

**ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЫ БЕЗЭЛЕКТРОДНОГО РАЗРЯДА
В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ**

**Ю. А. Буевич, В. М. Николаев, Ю. А. Пластинин, Г. Ф. Сипачев,
М. И. Якушин**

(Москва)

Приведены результаты спектроскопического исследования излучения воздушной плазмы: описание и идентификация спектра в диапазоне 0.2—0.8 мк, относительная интенсивность излучения в характерных линиях при температуре плазмы 9800°К и давлении 1 кГ/см².

Безэлектродный разряд в потоке газа представляет собой перспективный источник получения устойчивой низкотемпературной плазмы. В нашей установке, основанной на использовании высокочастотного безэлектродного разряда, температура плазмы достигает 10 000°К; это значение совпадает по порядку величины с расчетом [1].

Существенное преимущество указанного источника плазмы состоит в том, что безэлектродный разряд позволяет получить спектрально чистую плазму, в которой отсутствует излучение продуктов разрушения электродов и т. п. В этом отношении он выгодно отличается от таких хорошо известных источников плазмы как ударная труба, различные дуговые установки и т. д.

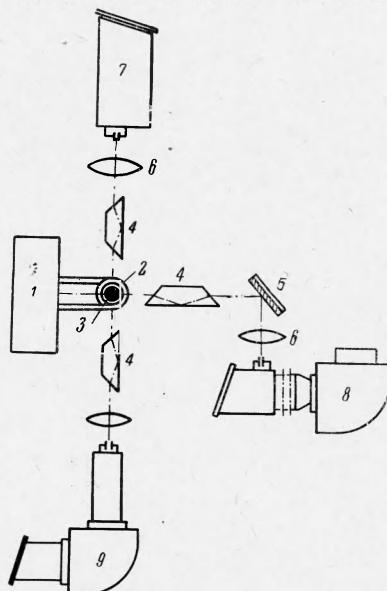
Спектроскопические исследования были проведены, насколько известно авторам, лишь для плазмы безэлектродного разряда в аргоне [2—4].

Наши исследования заключались в фотографировании и отождествлении спектра воздушной плазмы в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях, определении абсолютной интенсивности излучения, а также врачающейся, колебательной и электронной температур, в определении эффективных сечений соударений молекул и атомов и концентрации электронов в плазме по линиям и сплошному спектру атомов кислорода и азота. В этой работе представлены результаты отождествления спектра воздушной плазмы и измерений относительной интенсивности излучения в некоторых характерных длинах волн.

Источником разряда служил высокочастотный безэлектродный плазмотрон, конструкция которого описана в [5]. Основной элемент плазмотрона — ламповый генератор ЛГД-32 с модифицированным колебательным контуром. Мощность в разряде определялась по измеренным напряжению и току в цепи анодного питания генераторной лампы. При этом потери в различных элементах генератора учитывались балансовым методом.

Таким образом, полезная мощность в разряде составляла 27 кет при давлении 1 кГ/см², расходе газа 0.2 г/сек и частоте 17.7 мгц. Разрядное устройство состояло из кварцевого канала внутренним диаметром 60 мм, вокруг которого был навит двухвитковый индуктор 2, питаемый от генератора 1 (фиг. 1). Форкамерная часть разрядной камеры имела устройство для гидродинамической стабилизации плазменной струи и охлаждения внутренних стенок разрядного канала.

Оптическая схема представлена на фиг. 1. Спектры излучения фотографировались в области длин волн от 0.22 до 0.8 мк при помощи стеклянного спектрографа ИСП-51 (камера 8 на фиг. 1 с $f = 1300$ мм и 9 с $f = 270$ мм) и кварцевого спектрографа ИСП-30 (см. 7 на фиг. 1). При фотографировании в спектральном интервале 0.22—0.65 мк использовались входные щели спектрографов шириной 0,0145 мм, а в диапазоне 0.65 мк и выше — щели шириной 0,05 мм. Кроме спектрографов в оптическую схему эксперимента входили конденсоры 6 и призма Дове 4. При помощи призмы Дове вдоль щелей спектрографов проектировали изображения источника, развернутые на 90°, так что на щель попадали участки плазмы, расположенные в поперечном к оси разряда сечении на расстоянии около 30 мм от верхнего витка индуктора 2 на срезе канала разрядного устройства 3. Предварительные исследования показали, что на расстояниях 30 мм и больше от среза интенсивность излучения плазменного столба имеет аксиальную сим-



Фиг. 1

Характеристики атомного и молекулярного

Символ (m, n) обозначает переход, соответствующий изменению колебательного
Интенсивность линий дана относительно интенсивности линии OI 5330 Å при
в ангстремах, в колонке 2 — тип соответствующего перехода,

1	2	3	1	2	3
<i>NO</i> (γ)	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Pi$		$N_2^+ (1^-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$	
2263.0	(0,0)		4957.9	(4,7)	
2269.4	(0,0)		5076.6	(2,5)	
2363.2	(0,1)		5148.8	(1,4)	
2370.2	(0,1)		5228.3	(0,3)	0.4
2471.4	(0,2)		<i>OI</i>	$3p^5P_{1,2,3} - 5d^5D_{0,1,2,3,4}^0$	
2478.7	(0,2)				
<i>CI</i>	$2p^1S_0 \rightarrow 3s^1P_1^0$		5328.98		
2478.6			5329.59		
			5330.66		1.0
<i>NO</i> (γ)	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Pi$		<i>OI</i>	$3p^5P_{1,2,3} - 6s^3S_2^0$	
2551.0	(1,4)		5435.2		
2558.6	(1,4)		5435.8		0.4
2587.5	(0,3)		5436.8		
2595.7	(0,3)				
2671.0	(1,5)		$N_2^+ (1^-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$	
2680.0	(1,5)				
2713.2	(0,4)		5485.5	(4,8)	
2722.2	(0,4)				
2810.4	(1,6)		$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
2849.8	(0,5)				
$N_2 (2+)$	$C^3\Pi \rightarrow B^3\Pi$		5755.2	(12,8)	
2953.2	(4,2)		5804.3	(11,7)	
2962.0	(3,1)		5854.4	(10,6)	
2976.8	(2,0)		5906.0	(9,5)	
			5959.0	(8,4)	
<i>NO</i> (γ)	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Pi$		<i>NI</i>		
2997.6	(0,6)		6008		2.4
3008.8	(0,6)		<i>OI</i>	$3p^3P_{0,1,2} - 6s^3S_1^0$	
$N_2 (2^+)$	$C^3\Pi \rightarrow B^3\Pi$		6048		0.6
3136.0	(2,1)				
3159.3	(1,0)		$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
$N_2^+ (1^-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$		6069.7	(6,2)	
3293.4	(4,2)		<i>OI</i>	$3p^5P_{1,2,3} - 4d^5D_{0,1,2,3,4}^0$	
3298.7	(3,1)		6156.0		2.6
$N_2 (2^+)$	$C^3\Pi \rightarrow B^3\Pi$		6156.8		3.4
3371.3	(0,0)		6158.2		6.6
$N_2^+ (1^-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$		$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
3538.3	(4,3)		6394.7	(9,6)	
3548.9	(3,2)		<i>OI</i>	$3p^5P_{1,2,3} - 5s^5S_2^0$	
3563.9	(2,1)				

метрию, и поэтому для получения радиального распределения интенсивности излучения можно применять расчетные методы, основанные на интегральных соотношениях Абеля [9]. На фиг. 2 показан осесимметричный профиль излучения канта полосы (1.3) системы $N_2^+ (1^-)$ и линии кислорода OI 4368.3 Å.

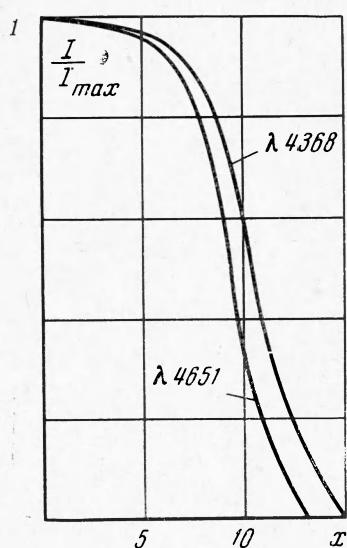
спектров воздушной плазмы

квантового числа $m \rightarrow n$. Звездочкой отмечены реабсорбированные линии и канты. 9800 °К. В колонке 1 таблицы приведена идентификация линий и их длина волны в колонке 3 — относительная интенсивность

1	2	3	1	2	3
$N_2 (2+)$	$C^3\Pi \rightarrow B^3\Pi$		6453.7		
3576.9	(0,1)		6454.6		
			6456.0		1.7
$N_2^+ (1-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$		$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
3582.1	(1,0)		6468.5	(8,5)	
$N_2 (2+)$	$C^3\Pi \rightarrow B^3\Pi$		NI		
3641.7	(4,6)		6484.9		
3671.9	(3,5)		$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	3.4
3710.5	(2,4)		6544.8	(7,4)	
$N_2^+ (1-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$		H_α		
3857.9	(2,2)		6562.8 *	$\begin{cases} 2s - 3p \\ 2p - 3s \\ 2p - 3d \end{cases}$	
3884.3	(1,1)				
3914.4 *	(0,0)		$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
$N_2^+ (1-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$		6623.6	(6,3)	
4166.8	(3,4)		NI	$3p^4D_{1/2, 3/2, 5/2, 7/2} - 5sP_{1/2, 3/2, 5/2}$	
4199.1	(2,3)				2.2
4236.7 *	(1,2)		6644.9		
4278.1 *	(0,1)		$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
H_γ	$\begin{cases} 2s - 5p \\ 2p - 5s \\ 2p - 5d \end{cases}$	0.7	6704.8	(5,2)	
4340.5			NI		
OI	$3s^3S_1^0 - 4p^3P_{0,1,2}$		6723.4		9.3
4368.3		2.8	$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
$N_2^+ (1-)$	$^2\Sigma \rightarrow ^2\Sigma$		6788.6	(4,1)	
			7386.6	(5,3)	
4490.3	(5,7)		NI	$3s^4P_{1/2, 3/2, 5/2} - 3p^4S_{1/2}^0$	
4515.9	(4,6)				
4554.1	(3,5)				
4599.7	(2,4)		7423.9		
4651.8	(1,3)		7442.6		
4709.2	(0,2)	1.2	7468.8		
H_β	$\begin{cases} 2s - 4p \\ 2p - 4s \\ 2p - 4d \end{cases}$	0.7	$N_2 (1+)$	$B^3\Pi \rightarrow A^3\Sigma$	
4861.3			7503.9	(4,2)	
			7626.2	(3,1)	
			7753.2	(2,0)	
			OI	$3s^5S_2^0 - 3p^5P_{1,2,3}$	
			7771.9		
			7774.1		
			7775.4		
			OI	$3^1s^3D_{3,2,1}^0 - 3^1p^3F_{4,3,2}$	
			7947.6		

Фотографирование спектра в различных участках длин волн производили на специально подобранные сенсибилизированные в этих участках фотоматериалы. В диапазоне 0.22—0.38 мк использовались фотопластинки УФШ-4, в диапазоне 0.38—0.42 мк — WU-1, в диапазоне 0.42—0.65 мк — WP-1, в диапазоне 0.65—0.8 мк — J-750.

Для отождествления спектров на фотоматериалы впечатывали также спектры железа и ртутной лампы ПРК-2. Для определения абсолютной интенсивности излучения по спектру были получены кривые почертения от эталонных вольфрамовых ламп СИ-8-200 (со стеклянным окном) и ЛЛС-7 (с кварцевым окном). Интенсивности излучения определяли путем обработки спектрограмм методом гетерохромной фотометрии, микрофотометрирование спектрограмм производили при помощи МФ-4.



Фиг. 2

На фиг. 2 приведены кривые почертения для двух линий. Для отождествления спектров на фотоматериалы впечатывали также спектры железа и ртутной лампы ПРК-2. Для определения абсолютной интенсивности излучения по спектру были получены кривые почертения от эталонных вольфрамовых ламп СИ-8-200 (со стеклянным окном) и ЛЛС-7 (с кварцевым окном). Интенсивности излучения определяли путем обработки спектрограмм методом гетерохромной фотометрии, микрофотометрирование спектрограмм производили при помощи МФ-4.

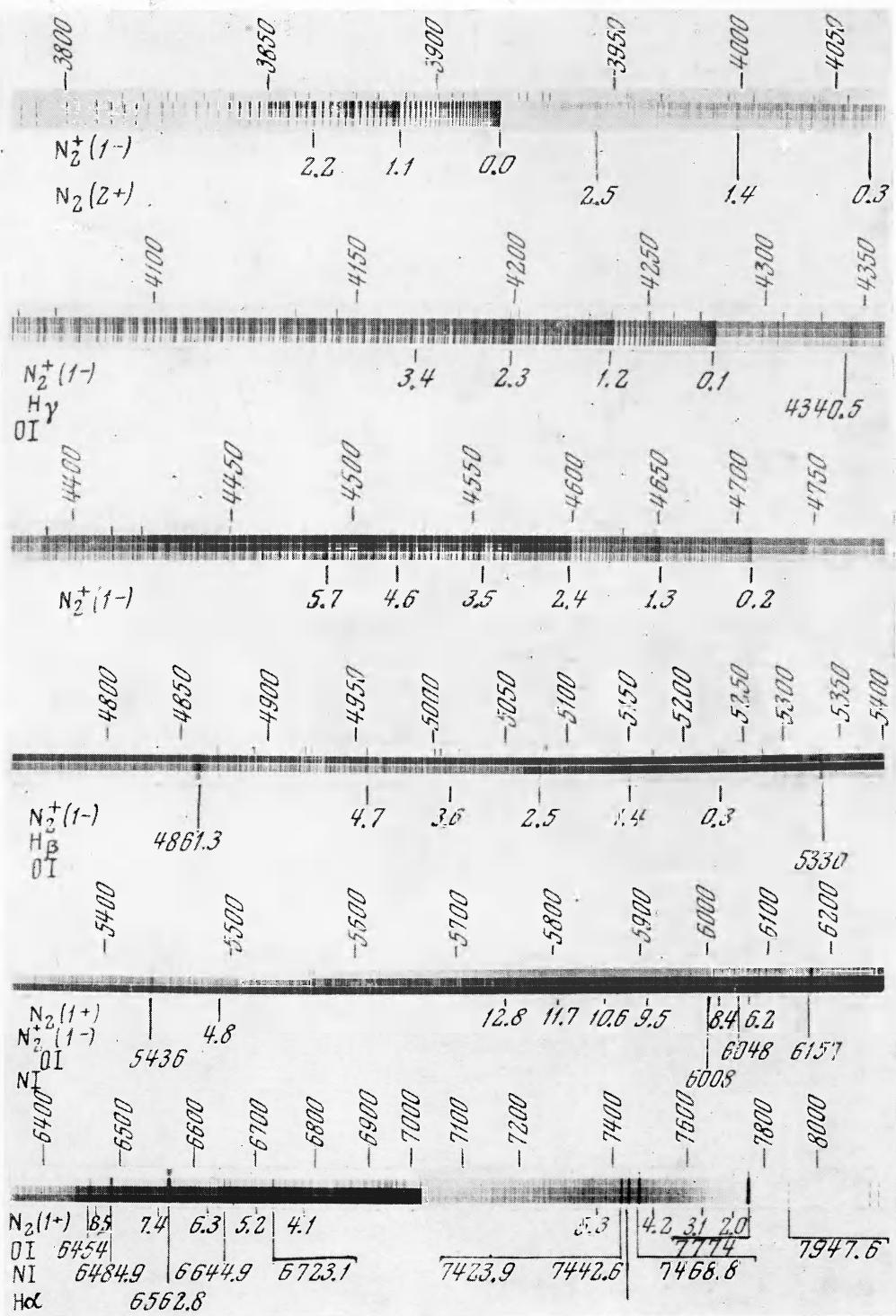
Наиболее интенсивна в спектре первая отрицательная система молекулы N_2^+ , для которой наблюдаются последовательности полос $+1, +2, 0, -1, -2, -3$. Система полос второй положительной системы молекулы N_2 представлена последовательностями $+2, +1, 0, -1, -2$. В спектре видны двойные кантаны полос γ -системы окиси азота, принадлежащие последовательностям $+6, +5, +4, +3, +2, +1, 0$. Спектр первой положительной системы молекулы азота представлен сложным набором вращательных линий. В кантах полос $N_2(2+), N_2^+(1-), NO(\gamma)$ имеется полное перекрытие вращательных линий, в то время как в хвостах полос наблюдаются отдельно стоящие линии. Между линиями заметно непрерывное излучение, весьма значительное по интенсивности.

Предварительная оценка температуры, измеренной по абсолютной интенсивности линии кислорода ОI 5330 Å, показала, что температура на оси струи была равна 9800° К.

Поступила 2 VII 1968

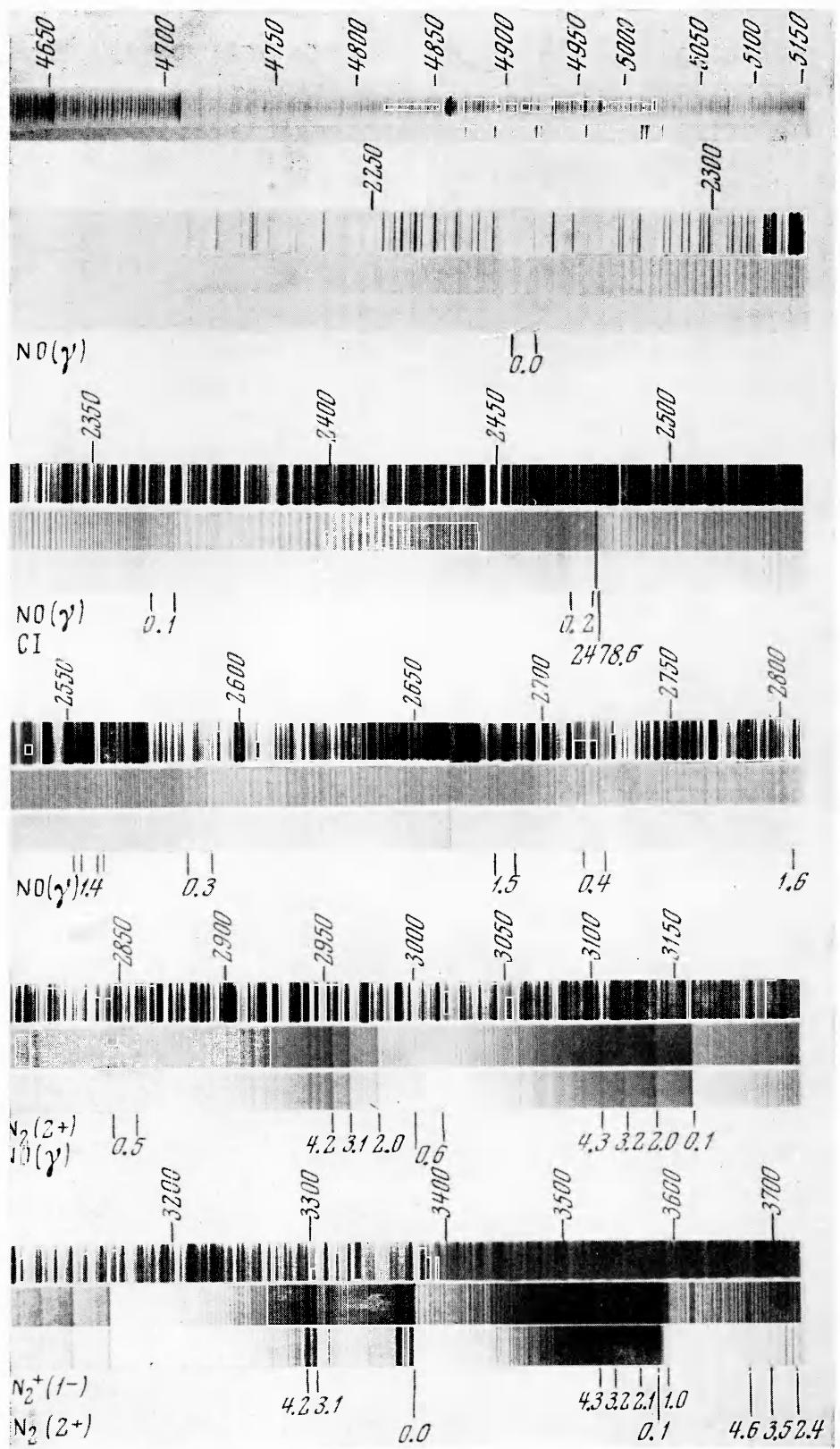
ЛИТЕРАТУРА

- Райзер Ю. П. Высокочастотный разряд высокого давления в потоке газа как процесс медленного горения. ПМТФ, 1968, № 3.
- Гольдфарб В. М., Древин С. В. Оптическое исследование распределения температуры и электронной концентрации в аргоновой плазме. Теплофизика высоких температур, 1965, № 3.
- Смелянский М. Я., Конопов С. В., Якушин М. И. Некоторые энергетические характеристики высокочастотного безэлектродного разряда в аргоне и воздухе. Электротермия, 1967, № 58.
- Hughes D. W., Wooding E. R. The Temperature Distribution in an H-Mode R. F. Plasma Torch. Phys. Lett., 1967, vol. 24A, p. 21.
- Конопов С. В., Якушин М. И. К определению интенсивности удельных тепловых потоков к поверхности в струях высокочастотного безэлектродного плазмотрона на воздухе. ПМТФ, 1966, № 6.
- Nestor O. H., Olsen H. N. Numerical Methods for Reducing Line and Surface Probe Data. SIAM Review., 1960, vol. 2, p. 200.



Фиг. 3

ПМТФ, № 6 (К ст. Ю. А. Буевича и др.)



Фиг. 4